WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

KIERUNEK: **ELEKTRONIKA**

ROZKŁAD ZAJĘĆ

ROK: II **SEM.** 3, II potok

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA **ROK AKAD. ZIMA 2016/2017**

	Grupa	7^{30} 8^{00} 8^{15} 9^{00}	9^{15} 10^{00} 10^{15} 11^{00}	11^{15} 12^{00} 12^{15} 13^{00}	13^{15} 14^{00} 14^{15} 15^{00}	15^{15} 16^{00} 16^{10} 16^{55}	17^{05} 17^{50} 18^{00} 18^{45}	18^{55} 19^{40} 19^{50} 20^{35}	Ilość osób w grupie
PONIEDZIAŁEK		EKEK 004 Multimedia EKEK 004 l Multimedia l s. A0.1 C-16	ETEW 010 Podst. przet. syg. s. L3.3 C-16 lab. ETEW010 Podst .przet. syg s. L3.3 C-16 EKEK 003 Elektromagnetyzm Ćw s. 31C-4 EKEK 004 Multimedia EKEK 004 l Multimedia l s. A0.1 C-16 EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1	FZP2079 L **(10.10-05.12)** Fizyka 3.1 s. 51 A-1 (7 grup) EKEK 003 Elektromagnetyzm Ćw s. 31C-4 EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1	ETEW009**W** **INŻYNIERSKIE ZASTOSOWANIA STATYSTYKI** s. 201 C-1 w	ETEW 010 Podst. przet. syg. s. L3.3 C-16 lab. ETEW010 Podst .przet. syg s. L3.3 C-16 EKEK 003 Elektromagnetyzm Ćw s. 31C-4	AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15	AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15	**170**
WTOREK		FZP2079 L **(11.10-06.12)** Fizyka 3.1 s. 51 A-1 (5 grup)	ETEW 010 Podst. przet. syg. s. L3.3 C-16 lab. ETEW010 Podst .przet. syg s. L3.3 C-16	EKEK 003 Elektromagnetyzm Ćw s. 31C-4	ETEK004 **W** **TECHNIKA CYFROWA 1** s. 201 C-1 w	EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1	EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1 17.10 ETEW013 Technika nalogowa, lab. s. 247A, B C-4 **20.10** ETEW 013 Technika analogowa, lab., s. 247A, B C-4 EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1	EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1	
ŚRODA		EKEK 004 Multimedia EKEK 004 l Multimedia l s. A0.1 C-16	AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15 EKEK 004 Multimedia EKEK 004 l Multimedia l s. A0.1 C-16	ETEW010**W** **PODSTAWY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW** s. 201 C-1 w	ETEK022 **W** **TECHNIKA ANALOGOWA** s. 201 C-1 w	EKEK 003 Elektromagnetyzm Ćw s. 31C-4	ETEW009 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 1 C-5	ETEW009 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 1 C-5	
CZWARTEK		ETEW 010 Podst. przet. syg. s. L3.3 C-16 lab. ETEW010 Podst .przet. syg s. L3.3 C-16 ETEW013 Technika nalogowa, lab. s. 247A, B C-4 **10.30**	AREW001 **W** **PODSTAWY AIR** s. 201 C-1 w	EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1 EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1	EKEK009 Miernictwo 3, lab. s. 2, 3 E-1 EKEK009 Miernictwo 3, ćw. s. 12 E-1	ETEW 010 Podst. przet. syg. s. L3.3 C-16 lab. ETEW010 Podst .przet. syg s. L3.3 C-16	AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15 FZP2079 L **(13.10-06.12)** Fizyka 3.1 s. 51 A-1 (1 grup)	AREW001 lab Podst. aut. i rob s. 010, 022,322/323, 125 320C-3 L1.2, L1.5 C-15 lab AREW001 Podst.autom. i rob. s. 010, 322/323, 022,125 320 C-3. L1.5 C-15 ETEW009 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 1 C-5	
PIĄTEK				11.15 ETEW013 Technika nalogowa, lab. s. 247A, B C-4 **14.15** ETEW 013 Technika analogowa, lab., s. 247A, B C-4		ETEW009 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 2 C-5	ETEW009 Inz. zastosowania statystyki ćw s. 2 C-5		